**Олійник Остап Олегович**, начальник відділу технічних засобів навчання Центру міжнародної освіти Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: «Підвищення чутливості вимірювання мікроскопа нестаціонарної фотопружності для дослідження матеріалів електроніки» (05.27.01 - твердотільна електроніка). Спецрада Д 26.002.08 у Національному техніч­ному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»